

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Innovativity To Productivity

PRODUCTIVE TECHNOLOGIES COMPANY LIMITED

普達特科技有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：650)

半導體及太陽能設備業務發展的進展

本公告由普達特科技有限公司*(「本公司」)自願作出，以向本公司股東及有意投資者提供有關本公司最新業務發展的資料。

茲提述本公司日期為二零二三年五月二十九日的公告(「該公告」)，內容有關半導體及太陽能設備業務的發展情況。除文義另有所指者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

OCTOPUS 平臺半導體濕法清洗設備發貨

董事會欣然宣佈，於二零二三年八月十日，本公司向客戶發出OCTOPUS平臺半導體濕法清洗設備(「該等產品」)。該等設備訂單的收入暫未確認。據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於本公告日期，該等客戶及其最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

OCTOPUS濕法處理平臺配置16個腔體，適用於有大規模量產需求以及追求最大化的單位時間晶圓產出的客戶。OCTOPUS平臺設備的腔體和化學藥液供應系統採用同垂直面陣列佈局，在提供高產能的同時也能保證最佳的化學藥液回收效率，從而也能為客戶降低化學品消耗成本。

OCTOPUS 平臺提供多種晶圓 Chuck 配置方案，滿足客戶晶圓單面清洗、雙面清洗、邊緣清洗和刻蝕等定製化需求。OCTOPUS 平臺既可以在單一應用上靠多腔體提升產能，也可以在同平臺上分組為不同應用配置以滿足研發的各種需求。

該等產品為單片晶圓清洗設備，其設計用於矽晶圓清洗，以去除任何黏附顆粒及有機／無機雜質。

一般事項

設備訂單項下擬進行的交易並無構成香港聯合交易所有限公司證券上市規則第14章項下本公司的須予公佈交易。本公司將適時另行刊發公告(如需)。

股東及有意投資者於買賣本公司證券時，務請審慎行事。

承董事會命
普達特科技有限公司*
主席兼首席執行官
劉二壯

香港，二零二三年八月十日

於本公告日期，董事會由七名董事組成，其中三名為執行董事，即劉二壯博士(主席)、譚嶠先生及劉知海先生；一名為非執行董事，即曹霄輝先生；及三名為獨立非執行董事，即葛艾繼女士、周承炎先生及王國平先生。

* 僅供識別